

電機・電子4団体事業所関連化学物質 対策専門委員会2010活動報告会

- 主 催：電機・電子4団体事業所関連化学物質対策専門委員会
- 担当部署：環境部
- 参加者数：約70名

概 要

電機・電子4団体事業所関連化学物質対策専門委員会は、電機・電子業界の事業所関連化学物質管理に関する諸課題を審議し、課題解決のため必要な対策を実施することによって、業界の発展に寄与することを目的として活動を行っております。

具体的には、揮発性有機化合物（VOC）に関する自主行動計画の推進、化学物質管理に関する政省令・法改正（化審法・化管法・土対法等）への対応、電機・電子業界PRTRガイドラインの作成等を実施しています。この度、昨年度（2010年度）の当委員会活動の報告会といたしまして、委員会事業の一環であるVOC自主

行動計画の結果報告と傘下の事業所化学物質管理キーパーソン育成WGの活動報告及び環境省の地下水・地盤環境室より水質汚濁防止法の一部を改正する法律案についてのご講演も賜り、以下のようなプログラムで進められました。

キーパーソン育成WGは、事業活動に関わる化学物質を適正に管理できる知識・ノウハウを継承することにより、グローバル化・複雑化する化学物質規制の下で継続的な事業経営に資するための人材育成プログラムを作成することを目的として活動しています。

プログラム

- 「開会挨拶及び2010年度電機・電子4団体VOC自主行動計画の結果報告」
事業所関連化学物質対策専門委員会 委員長 川上哲司氏（パナソニック（株））
- 「事業所化学物質管理キーパーソン育成WG報告」
事業所化学物質管理キーパーソン育成WG主査 宇佐美亮氏（三菱電機（株））
- 「水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について（地下水汚染の未然防止対策）」
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 松田和久氏

